

# SAP013T

## 常壓式電漿清潔設備

	項 目	規 格	備 註
電漿控制部規格			
1.	尺寸(W×D×H)	484mm×704mm×134 mm	詳細規格參附件
2.	重量	20kg	
3.	需求電源	單相 220V, 60 Hz, 3wire, 15A	地線 <0.5Ω ·
4.	電漿輸出功率	600~800W	可使用功率視實際條件而定
5.	可使用氣體	GN2, CDA	視條件及樣品而定
6.	I/O –進氣接頭	5x8 mm Connector	連接至主氣源
7.	氣體使用量	35~40L/min	視條件及樣品而定
8.	進氣壓力	5±0.5kg/cm <sup>2</sup>	
9.	配置空間	放置在通風良好 (環境溫度小於 30 度)的地方。保留左右及上方有 150mm 以上散熱的空間。保留後方有 120mm 的線路空間。	
電漿照射部規格			
1.	尺寸(Φ×H)	38mm×220mm	詳細規格參附件
2.	重量	< 2kg	
3.	蛇管長度 控制部- 照射部距離	2m	
4.	蛇管最小彎曲半徑	R120mm	如超過最小彎曲半徑 可能導致蛇管破損
其他規格			
1.	有效清潔範圍	5~15mm	視條件及樣品而定
2.	處理速度	50-300 mm/sec	視樣品而定
3.	處理距離	與待清潔物距離 5~20mm	視樣品而定
4.	電漿 啟動/關閉 不可低於的時間	啟動：8S, 關閉：4S	啟/閉時間過短 · 易造成設備的損壞



# SAP013X

## 常壓式電漿清潔設備

	項 目	規 格	備 註
電漿控制部規格			
1.	尺寸(W×D×H)	484mm×704mm×134mm	詳細規格參附件
2.	重量	20kg	
3.	需求電源	單相 220V, 50 - 60 Hz, 3wire, 15A	地線 <0.5Ω ·
4.	電漿輸出功率	1000~1200W	可使用功率視實際條件而定
5.	可使用氣體	GN2, CDA	視條件及樣品而定
6.	I/O –進氣接頭	5x8 mm Connector	連接至主氣源
7.	氣體使用量	45±5L/min	視條件及樣品而定
8.	進氣壓力	5±0.7kg/cm <sup>2</sup>	
9.	配置空間	放置在通風良好 (環境溫度小於 30 度)的地方。保留左右及上方有 150mm 以上散熱的空間。保留後方有 120mm 的線路空間。	
電漿照射部規格			
1.	尺寸(Φ×H)	54mm×289mm	詳細規格參附件
2.	重量	< 2kg	
3.	蛇管長度 控制部- 照射部距離	2m	
4.	蛇管最小彎曲半徑	R120mm	如超過最小彎曲半徑 可能導致蛇管破損
其他規格			
1.	有效清潔範圍	5~15mm	視條件及樣品而定
2.	處理速度	50-300 mm/sec	視樣品而定
3.	處理距離	與待清潔物距離 5~20mm	視樣品而定
4.	電漿 啟動/關閉 不可低於的時間	啟動：8S, 關閉：4S	啟/閉時間過短， 易造成設備的損壞

